# 金属 - 介质光栅结构表面等离子体耦合 效率的模拟研究<sup>\*</sup>

陈泳屹1)2) 秦莉1)† 佟存柱1) 王立军1)

1)(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,发光学及其应用国家重点实验室,长春 130089)

(中国科学院大学,北京 100049)
(2013年3月22日收到;2013年4月23日收到修改稿)

表面等离子体可以将光子局域在金属表面附近,并形成很强的近场能量密度,可以大大提高金属表面附近分子的发光效率和光电转换吸收材料的利用率,从而提高发光器件和光电转换器件的效率.本文研究了在一维周期性金属-介质混合结构的光栅中表面等离子体激元的耦合条件,给出了耦合效率随着结构和填充因子的变化,并证明了在光栅的填充因子较高以至光栅的金属间隔较小时,光子耦合成为表面等离子体的效率较高,可以达到94%以上.

关键词:表面等离子体激元,填充因子,光栅,吸收光谱 PACS: 73.20.Mf, 42.79.Dj, 42.25.Bs DOI: 10.7498/aps.62.167301

# 1 引 言

表面等离子体激元 (surface plasmon polaritons, SPP) 是一种由于金属表面电子被外界电磁场激发 而振荡,并传播于金属 - 介质表面的二维电磁场模 式[1]. 由于其二维性质可以使得光子压缩在几百 到数十个纳米的范围内,从而突破衍射极限并获 得较高的能量密度,因而在发光器件和光电转换 器件,比如太阳能电池等领域中有着广阔的应用 前景<sup>[2-9]</sup>. 要想提高发光器件和光电转换器件的效 率,就需要最大限度地使得外来光子束缚并耦合成 为 SPP. 利用光栅的周期性结构可以在光子耦合成 为 SPP 时提供满足动量守恒的额外波矢 <sup>[10]</sup>, 因而 国际上对薄金属光栅结构 (光栅部分金属深度约 50 nm) 和一些金属光栅的具体形貌的研究已经有 先例<sup>[11-16]</sup>,但是对金属 - 介质混合的光栅中, SPP 的耦合现象研究还不充分.本文主要研究了在金 属-介质光栅结构中的表面等离子体耦合现象,尤其

针对厚度 100 nm 的金 (Au) 和氧化硅 (SiO<sub>2</sub>) 形成 的混合光栅, 在垂直光子激发的情况下对耦合 SPP 的特性进行了理论计算, 给出了 SPP 耦合条件随着 结构变化的关系, 并证明了在光栅的填充因子较高, 也就是光栅的金属间隔较小时, 光子耦合成为表面 等离子体的效率较高, 可以达到 94%以上. 该结构 制作工艺简单, 表面等离子体耦合效率高, 可以应 用于半导体激光器等窄光谱的光电子器件中.

# 2 理论模型

用于数值模拟的光栅结构为图 1 所示的 Au-SiO<sub>2</sub>,其中图 1(a) 表示 Au 具有光栅的周期性,SiO<sub>2</sub> 不具有周期性;图 1(b)的结构表示 Au 和 SiO<sub>2</sub> 均具 有光栅的周期性.为便于分析,图 1(a)和 (b)的结构 分别标记为 A 和 B.由于 SPP 在传播的过程中不向 外辐射光子而最终会被 Au 吸收,因此可以通过研 究模型的吸收光谱对 SPP 的耦合效率进行研究.图 中 Au 的厚度 h 固定为 100 nm.结构 B 中 SiO<sub>2</sub> 作

\* 国家自然科学基金重点项目 (批准号: 61234004)、国家自然科学基金 (批准号: 61176045) 和国家自然科学青年基金 (批准号: 61106068) 资助 的课题.

© 2013 中国物理学会 Chinese Physical Society

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: qinl@ciomp.ac.cn

为光栅槽的厚度 H 固定为 1 μm. 假定光栅周期为 A, 光源从正上方垂直入射, 入射光的偏振方向沿水 平方向. 模拟中采用有限时域差分 (finite difference time domain, FDTD) 法对结构进行分析. 针对光栅 的一维结构, 在周期方向上采用了周期性边界条件 (periodic boundary condition, PBC), 在非周期方向上 采用完美匹配层 (perfectly matched layers, PML) 来 吸收掉传输和反射的光子.



图 1 理论模型示意图 (a) 结构 A; (b) 结构 B

针对 Au 的折射率, 采用经典的 Drude-Lorentz 模型:

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{r},\boldsymbol{\omega}} + \sum_{k=0}^{K} \frac{f_k \boldsymbol{\omega}_p^2}{\boldsymbol{\omega}_k^2 - \boldsymbol{\omega}^2 + \mathrm{i}\,\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\Gamma}_k}, \qquad (1)$$

其中  $\varepsilon_{r,\infty}$  是相对介电常数的高频极限, *K* 是共振的 频率总数, 第 *k* 个共振模式对应的共振频率为  $\omega_k$ , 共振强度为  $f_k$ , 衰减常数  $\Gamma_k$  为弛豫时间<sup>[17]</sup>, Au 的 具体参数取自文献 [18], 可以得到其实部和虚部如 图 2 所示. Au 部分的网格特别细化到 2 nm, 远远小 于金的趋肤深度 (~20 nm). 由于表面等离子体的波 矢  $k_{SPP}$  和真空中的波矢满足如下关系<sup>[19]</sup>:

$$\boldsymbol{k}_{\text{SPP}} = \boldsymbol{k}_0 \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_m}{\varepsilon_1 + \varepsilon_m}},$$
 (2)

其中,  $\varepsilon_m$  是 Au 介电常数的实部,  $\varepsilon_1$  是周围介质的 介电常数,并且折射率的关系由  $\varepsilon = (n - ik)^2$  给出. 由于 SiO<sub>2</sub> 的折射率随波长变化很小,因此在模拟 中,取 SiO<sub>2</sub> 的折射率为 1.45,取空气的折射率为 1. 根据 (2) 式,由于波长在 450—500 nm 时,  $k_{SPP}$  没有 实数解,因此这时候不存在 SPP 模式.故后文考虑 的均是波长从 500 nm 到 2000 nm 的情况.



图 2 Au 的 Drude-Lorentz 模型所对应的折射率 (a) 折射率 的实部; (b) 折射率的虚部

# 3 理论模拟结果分析

# **3.1** 改变周期 A

给定光栅的填充因子为 0.5, 当周期 Λ 改变 时,图 3 为图 1(a) 结构的吸收光谱.由于 Au 和空 气界面、Au 和 SiO<sub>2</sub> 界面均可以引发光子转换成 SPP,因此后文以 P<sub>airZ</sub> 和 P<sub>silicaZ</sub> 分别对应空气和 Au, SiO<sub>2</sub> 和 Au 之间的各个级次的光谱吸收峰进行 标记.其中,周期为 0.5 μm 的两个吸收峰从右到左 依次代表 Au-SiO<sub>2</sub> 表面和 Au-空气表面的一级峰 P<sub>silica1</sub> 和 P<sub>air1</sub>; 周期为 0.7 μm 的 3 个吸收峰从右到 左依次代表 P<sub>silica1</sub>, P<sub>air1</sub> 和 P<sub>silica2</sub>, 周期为 0.9 μm 的 3个吸收峰从右到左依次代表 P<sub>silica1</sub>, P<sub>air1</sub>和 P<sub>silica2</sub>.

从图 3 中可以得出如下结论: 当给定填充因子 为 0.5, 周期分别 0.5, 0.7, 0.9 μm 时, 所有吸收峰随 着周期 Λ 的增大而相应地红移, 并且吸收峰的强度 逐渐降低.

在光子耦合成为 SPP 的时候, 光栅结构提供了额外的动量, 从而满足

$$\boldsymbol{k}_{\text{SPP}} = \boldsymbol{k}_0 \sin \theta + \boldsymbol{Z} \boldsymbol{G},\tag{3}$$

其中  $k_0$  为真空中的波矢,  $\theta$  为入射角度, 在本文中 为 0°, Z 为整数,  $G = 2\pi/\Lambda$  为光栅结构的布拉格波 矢 <sup>[14,20]</sup>.因为图中标记的几个吸收峰的波长均满 足 (3) 式, 证明了这几个吸收峰是由于光子耦合成 为 SPP 所引起的. 当周期增大时, 布拉格波矢 G 变 小, 因而耦合的 SPP 波矢  $k_{SPP}$  变小, 从而吸收峰波 长增大发生红移.



图 3 给定填充因子为 0.5, 吸收光谱随着周期 A 改变

吸收峰的强度随着周期 A 的增大而逐渐降低, 这是因为 A 增大的情况下,储存在 SPP 中的能量会 随着尺寸的增大而不容易继续保留在 Au 与 SiO<sub>2</sub>, 空气的表面,反而在边界处重新释放出光子,这部 分放出的光子导致吸收峰的强度减弱.

### 3.2 改变填充因子

固定光栅周期 A 为 500 nm, 改变填充因子, 由 (3) 式给出如图 4 所示的 P<sub>silical</sub> 峰位于波长 766 nm 附近, P<sub>airl</sub> 峰位于波长 555 nm 附近. 图 4(a) 给出 了结构 A 的吸收光谱随着填充因子变化的规律, 图 4(b) 给出了结构 B 的吸收光谱随着填充因子变 化的规律. 从图中可以看出, 两种结构对 P<sub>airl</sub> 峰和 *P*<sub>MIM</sub>峰(后文给出具体定义)的体现几乎一致,但 是在*P*<sub>silical</sub>峰的形态上有着极大的差异.



图 4 吸收光谱随着填充因子变化 (a)吸收光谱对应结构 A; (b)吸收光谱对应结构 B

#### 3.2.1 Pairl 峰与填充因子之间的关系

在波长为555 nm时,存在的吸收峰主要是Pairl 峰. 这个峰的强度在填充因子为 0.5、 趋近于 1 和趋 近于0时比较弱,在填充因子为0.8和0.2时比较 强,并且 Pairl 峰无法达到很高的值. 这是因为尽管 光栅结构提供了光子耦合成为 SPP 额外需要的波 矢,光子依然难以直接在空气和 Au 表面耦合成为 SPP,同时,在本文的结构中同时存在 Au 和空气表 面传播的 SPP (记为 kSPPair) 和 Au-SiO2 表面传播的 SPP (记为 k<sub>SPPsilica</sub>). k<sub>SPPair</sub> 沿着 Au 和空气表面传 播时会在Au-SiO2 表面重新耦合成 ksppsilica, 然而 kSPPsilica 因为不满足(3)式,因而能量无法保存在光 栅结构中,只能向外辐射一部分光子,因而吸收峰 值不高. 再考虑到 kSPPair 在传播过程中受到光栅结 构的调制,这一点与 DFB 激光器中光栅的衍射原 理类似 [21]:由(3)式,其一级衍射的方向为沿着外 界入射光方向原路返回, ksppair 重新耦合成为光子, 结构的反射率增强,引入一级衍射系数 κ<sub>1</sub>, κ<sub>1</sub> 的大 小表示了 ksppair 重新耦合成为光子的效率. 由文献 [21] 可知, κ1 在填充因子为 0.5 时取得极大值, 说明 在填充因子为 0.5 时, ksppair 重新耦合成为光子的 效率较高,这时结构的反射率增强, Pair1 峰减小.由 (3)式,二级衍射方向与 k<sub>SPPair</sub> 传播方向相反,表现 为 k<sub>SPPair</sub> 在 Au-空气表面传播时被光栅结构反射, 依旧以 k<sub>SPPair</sub> 的方式沿着相反方向在 Au-空气表 面传播,并很少向外辐射光子,最终被金属损耗吸 收掉.引入二级衍射系数 k<sub>2</sub>表示 k<sub>SPPair</sub> 的反射情 况,由文献 [21] 可知, k<sub>2</sub> 在填充因子为 0.25 和 0.75 时取得极大值,光栅对 k<sub>SPPair</sub> 的反射最强, Pair1 峰 有极大值. 然而 k<sub>SPPair</sub> 在受到光栅结构反射的时候, 有一部分会变成 Au-空气和 Au-SiO<sub>2</sub> 的混合模式, 因而极大值位置相对标准 0.25 和 0.75 有所偏移, 这就是为什么 Pair1 峰在填充因子 0.2 和 0.8 时呈现 极大值.

3.2.2 PMIM 峰与填充因子之间的关系

在图 4(a) 和图 4(b) 中都出现了一个终点在波 长 621 nm 附近的吸收峰, 这个吸收峰位置不随着 结构 A 和 B 变化, 仅仅受到填充因子的影响, 随 着填充因子的减小而急剧减小,最终消失.这是因 为,如图 5(a) 所示,在波长为 621 nm 时,根据 (3) 式,填充因子为 0.95 时,光栅单元间 Au 的距离很 小,当 Au 的厚度足够厚时,光栅结构的相邻单元 Au-空气 - Au 形成了金属 - 介质 (空气)-金属 (metalinsulator(air)-metal, MIM) 的一种混合结构波导, 这 种混合结构波导可以容许一个 MIM 的 SPP 模式 存在,因而这个 SPP 模式标记为 ksppMIM,这个吸收 峰标记为 PMIM. kSPPMIM 模式仅存在于 MIM 结构 构成的波导之中,并且在上表面处存在着很强的波 导端面反射, 与底层的 SiO<sub>2</sub> 的关系不大, 因此不随 着 SiO<sub>2</sub> 的变化而变化. 仅当填充因子变小的时候, 临近 Au 单元间的间距变大, ksppMIM 模式快速地衰 减并向外辐射光子,最终退化成为每个光栅单元上 各自的 SPP 模式,导致吸收峰的强度快速降低.图 5(b) 给出了波长在 621 nm, 填充因子在 0.6 时的电 场分布数值模拟,可以清晰地看出 ksppMIM 模式已 经退化成为两个光栅单元上各自的 SPP 模式. 另 外, 621 nm 波长的时候, 对于外来入射光, 由布拉格 公式:  $\Lambda \sin \theta = N\lambda$ , N 是整数,  $\lambda$  为波长, 因为波长  $\lambda$  大于周期  $\Lambda$ ,因而只存在 0 级衍射,即透射;由 (3) 式,对于 k<sub>SPPair</sub>,还存在一级衍射,部分 k<sub>SPPair</sub> 重新 耦合成为光子回到空气中,表现为如图 5(a) 和 (b) 上半部分所示的,入射光场和衍射光场叠加形成的 强弱相间的干涉分布图样;对于 k<sub>SPPsilica</sub> 则同时有 一级衍射和二级衍射,部分 ksppsilica 重新耦合成为

沿着一级衍射和二级衍射的方向出射的光子,表现 为如图 5(a) 和 (b) 下半部分所示的,透射光场和一 级衍射以及二级衍射相互叠加,呈现相互干涉的周 期性图样.



图 5 波长 621 nm,填充因子分别为 0.95(a), 0.6(b)时的电场 强度分布数值模拟图

#### 3.2.3 Psilical 吸收峰随着填充因子的变化

从图 4 所示还可以明显地看出,随着填充 因子的变化,结构 A 对应的图 4(a)的吸收光谱 在766 nm波长附近的 P<sub>silical</sub> 吸收峰随着填充因子 的增加而增大,在填充因子为 0.95 时,最高吸收峰 值高达 94.5%,在图像上表现为一条平行于 766 nm 波长的一条随着填充因子增加而增强的亮线.这说 明入射光以极高的效率在 Au-SiO<sub>2</sub> 的表面上转化 成为 k<sub>SPPsilica</sub>,并且很少对外界辐射光子.这是因为在周期为 500 nm 的光栅结构中,当填充因子为 0.95 时,Au 的间距只有 25 nm,一个光栅单元上的 k<sub>SPPsilica</sub> 引起的电子振荡很容易跨越窄小的间距引 起临近的 Au 光栅单元上的电子一起振荡,从而使 得 k<sub>SPPsilica</sub> 继续沿着金属的表面传播下去,尽管一部分 k<sub>SPPsilica</sub> 转化为 MIM 结构中的 k<sub>SPPMIM</sub>,然而 MIM 结构在上表面的强反射又保证了这部分 SPP 重新回到 Au-SiO<sub>2</sub> 表面转化成为 k<sub>SPPsilica</sub>,大大提



图 6 波长 766 nm 下光栅结构的电场强度分布数值模拟 (a), (b), (c) 分别对应为 A 结构下, 填充因子分别为 0.95, 0.8, 0.6 的电场强度分布数值模拟; (d), (e), (f) 分别对应为 B 结构下, 填充因子分别为 0.95, 0.8, 0.6 的电场强度分布数值模拟

高了 SPP 的整体耦合效率. 图 6(a) 给出的就是图 1(a) 所对应的结构在波长为 766 nm、填充因子为 0.95 时, *k*<sub>SPPsilica</sub> 沿着 Au 和 SiO<sub>2</sub> 的表面传播并跨 越光栅间隙的数值模拟. 当填充因子从 0.95 逐步 减小时,吸收峰的强度降低. 这是因为随着填充因 子的降低, Au 单元间距变大, Au 光栅单元上的电 子振荡, 已经不能跨越变大的单元间距引起临近的 光栅单元上的 SPP 振荡, 同时由于光栅单元间距变 大, MIM 结构退化, 波导上表面的强反射效果消失, 最终 SPP 只能在光栅单元的边界破裂,从而将已经 耦合成为 SPP 的能量重新释放成为光子,造成吸收 峰强度的减弱.图 6(b), (c) 所示即为图 1(a) 所对应 的结构在波长 766 nm 的情况下,填充因子分别为 0.8 和 0.6 时的理论模拟图.从图中可以清晰地看 出,原来在 Au-SiO<sub>2</sub> 表面传输的 *k*SPPsilica 模式在光 栅单元的间隙随着填充因子降低而变大时,因为无 法跨越光栅间隙,只得耦合成为其他光学模式并且 重新放出光子.

作为对比,结构 B 的吸收光谱如图 4(b) 所示. Psilical 吸收峰在填充因子为 0.95 的时候尚在波长 766 nm 附近, 然而随着填充因子的降低, 吸收峰的 强度逐渐减弱,并且逐渐蓝移,在图像上表示为一 条终点在波长 766 nm 附近的倾斜的亮线. 图 6(d)— (f) 分别给出了结构 B 在波长为 766 nm, 填充因子 分别为 0.95, 0.8 和 0.6 时的电场强度分布数值模拟 图. 从图 6(d) 中可以清楚地看出, 填充因子在 0.95 时,一个光栅单元上的 SPP 引起的电子振荡可以 引起临近的光栅单元上的电子振荡, SPP 主要传 播在 Au-SiO<sub>2</sub> 的表面,这种模式与结构 A 的分析 结果类似,因而吸收峰的位置依然是在 766 nm 附 近;但是当光栅间距增大时,原来在Au-SiO2表面 的 kspPsilica 模式无法跨越变大的光栅单元间距 (图 6(e), (f)), 因而只能耦合成为一种空气 -Au-SiO2 的 混合模式,并重新释放出光子,从而导致吸收峰的 强度降低.

如果把下半层的空气和 SiO<sub>2</sub> 看作一种等效介质的话,随着填充因子的降低,空气所占的成分增大,因而等效介质的折射率 *n*eff 降低,从而等效介电常数 *ε*eff 也将减小.根据 (2) 式,定义等效的表面等离子体波矢 *k*<sup>*n*eff</sup><sub>SPP</sub>:

$$\boldsymbol{k}_{\text{SPP}}^{n_{\text{eff}}} = \boldsymbol{k}_0 \sqrt{\frac{\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{eff}} \boldsymbol{\varepsilon}_m}{\boldsymbol{\varepsilon}_{\text{eff}} + \boldsymbol{\varepsilon}_m}},\tag{4}$$

因为  $|\varepsilon_m| \gg \varepsilon_{eff}$ ,因而填充因子的降低事实上减小 了耦合成等效 SPP 模式的波矢长度  $k_{SPP}^{neff}$ ,因此根 据 (3) 式,当光栅周期固定的时候,需要更大的  $k_0$ 才能使得发生等效 SPP 耦合,这意味着吸收峰随着 填充因子的增加而红移.当填充因子接近于 0 时,  $k_{SPP}^{neff}$  趋近于空气和 Au 界面的 SPP 波矢,当填充因 子接近 1 时,意味着  $k_{SPP}^{neff}$  趋近于 SiO<sub>2</sub> 和 Au 界面的 SPP 波矢.当填充因子在 0 和 1 之间变化时,等效的  $k_{SPP}^{neff}$  也在二者之间连续变化,因而在图 4(b) 中看到 的是一条端点位于波长 555 nm 附近,填充因子趋近 于 0 和波长位于 766 nm,填充因子趋近于 1 的吸收 峰轨迹.

## 4 结论

本文主要研究了在金属 - 介质光栅结构中的 表面等离子体耦合现象, 尤其针对厚度 100 nm 的 Au 和 SiO<sub>2</sub> 形成的混合光栅, 在垂直光源激发的情 况下对耦合 SPP 的特性进行了理论计算,揭示了金 属-介质光栅结构引发 SPP 耦合产生吸收峰 PsilicaZ 和 PairZ 的条件,并具体阐述了 SPP 引发光谱吸收 峰随着填充因子的变化: Psilical 峰在填充因子较高 时光子主要耦合成为 k<sub>SPPsilica</sub> 沿着 Au 和 SiO<sub>2</sub> 的 表面传播. 当填充因子降低的时候, 结构 A 中有一 部分 k<sub>SPPsilica</sub> 重新耦合成为光子使得 P<sub>silica1</sub> 峰降 低;结构 B 中有一部分 k<sub>SPPsilica</sub> 耦合 k<sup>n</sup>eff 模式并 向外辐射光子,从而导致吸收峰随着填充因子降 低而蓝移并且强度减弱. 在数值计算中, 此种结构 对于 766 nm 波长, 在填充因子为 0.95 时, 由 Psilical 峰引起的光谱的吸收峰最高值达到了94.5%,也就 是说有超过 94%的能量转换成为 SPP. 该结构对于 某一波长的 SPP 耦合效率高, 可以满足半导体激光 器等要求模式选择性强、光谱线宽窄的应用;且该 结构制作工艺简单.

- Cottam M G, Tilley D R 1989 Introduction to Surface and Superlattice Excitations (New York: Cambridge University Press)
- [2] Schaadt D M, Feng B, Yu E T 2005 Appl. Phys. Lett. 86 063106
- [3] Derkas D, Lim S H, Matheu P, Mar W, Yu E T 2006 Appl. Phys. Lett. 89 093103
- [4] Lim S H, Mar W, Matheu P, Derkacs D, Yu E T 2007 Appl. Phys. Lett. 101 104309
- [5] Pillai S, Catchpole K R, Trupke T, Green M A 2007 J. Appl. Phys. 101

093105

- [6] Lare M V, Lenzmann F, Verschuuren M A, Polman A 2012 Appl. Phys. Lett. 101 221110
- [7] Okamoto D, Fujikata J, Nishi, Ohashi K 2008 Jpn. J. Appl. Phys. 47 2921
- [8] Yi Y X, Wang G P, Tan C L 2002 Acta Phys. Sin. 51 1063 (in Chinese) [易永祥, 汪国平, 谈春雷 2002 物理学报 51 1063]
- [9] Fu Z P, Lin F, Zhu X 2011 Acta Phys. Sin. 60 114213 (in Chinese) [傅

正平,林峰,朱星 2011 物理学报 60 114213]

[10] Raethe H 1988 Surface Plasmons (Berlin: Springer-Verlag)

- [11] Tan W C, Preist T W, Sambles J R, Wanstall N P 1999 Phys. Rev. B 59 12661
- [12] Giannattasio A, Hooper I R, Barnes W L 2006 Opt. Commun. 261 291
- [13] Lévêque G, Martin O J F 2006 J. Appl. Phys. 100 124301
- [14] Ditlbacher H, Krenn J R, Hohenau A, Leitner A, Aussenegg F R 2003 Appl. Phys. Lett. 83 3665
- [15] Meng L, Zhao D, Li Q, Qiu M 2013 Opt. Express 21 A111
- [16] Anttu N, Guan Z Q, Håkanson U, Xu H X, Xu H Q 2012 Appl. Phys.

Lett. 100 091111

- [17] Ung B, Sheng Y 2007 Opt. Express 15 1182
- [18] Rakić A D, Djurišić A B, Elazar J M, Majewski M L 1998 Appl. Opt. 37 5271
- [19] Barnes W L, Dereu A, Ebbesen T W 2003 Nature 424 824
- [20] Ghaemi H F, Thio T, Grupp D E, Ebbesen T W, Lezec H J 1998 Phys. Rev. B 58 6779
- [21] Jang S J, Yeo C I, Yu J S, Lee Y T 2010 Phys. Status Solidi A 207 1982

# Numerical study of surface plasmon polariton coupling on the metal-insulator hybrid gratings\*

 $\label{eq:chen_state} Chen \ Yong-Yi^{1)2) \quad Qin \ Li^{1)\dagger} \quad Tong \ Cun-Zhu^{1)} \quad Wang \ Li-Jun^{1)}$ 

1) (State Key Laboratory of Luminescence and Application, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences,

Changchun 130089, China)

2) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

(Received 22 March 2013; revised manuscript received 23 April 2013)

#### Abstract

Surface plasmon polaritons can localize the photons near the metal surface, forming a strong near-field energy density, which affects the efficiency of illumination for molecules and the coefficient of utilization for optical-voltage materials near the metal surface. We analyze the absorption spectrum for the metal-insulator hybrid structure grating and give out the surface plasmon coupling condition according to structure and filling factor. We prove that when filling factor is high enough to form a tiny gap between grating elements, the efficiency for photons to be coupled into surface plasmon polaritons can reach above 94%.

Keywords: surface plasmon polariton, filling factor, grating, absorption spectrum

PACS: 73.20.Mf, 42.79.Dj, 42.25.Bs

DOI: 10.7498/aps.62.167301

 <sup>\*</sup> Project supported by the Key Program of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61234004), the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61176045), and the Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61106068).
† Corresponding author. E-mail: qinl@ciomp.ac.cn